

産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
第36回商標審査基準ワーキンググループ
議事次第・配付資料一覧

日時:令和6年2月6日(火) 13時00分開会
会場:特許庁 16階 特別会議室+WEB 会議室

(議事次第)

1. 開会
2. 商標審査基準改訂案について
3. 閉会

(配付資料)

議事次第・配付資料一覧

委員名簿

資料1 商標審査基準改訂案に対するパブリックコメントの結果を踏まえた対応の方向性と事務局提案

資料2 商標審査基準改訂案

参考資料1 商標審査基準改訂案に対するパブリックコメントの結果について

参考資料2 関連条文